1

: **11**:

B

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-183846

(43) Date of publication of application: 15.07.1997

(51)Int.CI.

COSG 69/26 CO8G 69/26

(21)Application number : 08-245520

(71)Applicant: SIEMENS AG

(22)Date of filing:

28.08.1996

(72)Inventor: SEZI RECAI

AHNE HELLMUT **KUEHN EBERHARD** 

**GESTIGKEIT ROLAND** 

(30)Priority

Priority number: 95 19532201

Priority date: 31.08.1995

Priority country: DE

## (54) PRODUCTION OF POLY-O-HYDROXYAMIDE AND POLY-O-MERCAPTOAMIDE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To economically obtain poly-o-hydroxyamide and poly-o- mercaptoamide, soluble in an aqueous alkaline developing agent not containing a metal ion by using a method not including a chloride and reacting a bis-o- amino(thio)phenol with a dicarboxylic acid ester having a specific structure. SOLUTION: These objective compounds are obtained by reacting (A) a bis-o-amino(thio)phenol with (B) a dicarboxylic acid ester of the formula: M-CO- R\*-CO-M {M is a group of formula I, II or III (Z is O or S; R1 to R4 are each independently H, F, CH3 or CF3, and up to two groups of R1 and R4 are CH3 or CF3); R\* is -(CR2)m [R is H, F, CH3 or CF3; (m) is 1-10] or a group of formula IV [A is C(CH3)2, C(CF3)2, etc.]} preferably in the presence of a basic catalyst, preferably at 20-150° C. Further, the component (B) preferably has 2mercaptobenzoxazole or 1-hydroxybenzotriazole.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

07.04.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3311600

(19)日本国特許庁(JP)

# 四公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-183846

(43)公開日 平成9年(1997)7月15日

(51) Int. C1.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

NSB

技術表示箇所

C 0 8 G 69/26

NSB

NSC

C 0 8 G 69/26

NSC

審査請求 未請求 請求項の数6

F D

(全8頁)

(21) 出願番号

特願平8-245520

(22) 出願日

平成8年(1996)8月28日

(31) 優先権主張番号 19532201.0

(32)優先日

1995年8月31日

(33) 優先権主張国

ドイツ (DE)

(71)出願人 390039413

シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト

SIEMENS AKTIENGESEL

LSCHAFT

ドイツ連邦共和国 ベルリン 及び ミュ

ンヘン (番地なし)

(72)発明者 レカイ ゼチ

ドイツ連邦共和国 91341 レツテンパツ

ハ ワイエルシュトラーセ 14

(72)発明者 ヘルムート アーネー

ドイツ連邦共和国 91341 レツテンバツ

ハ ハイデシュトラーセ 6

(74)代理人 弁理士 富村 潔

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ボリーoーヒドロキシアミド及びボリーoーメルカプトアミドの製造方法

#### (57) 【要約】

【課題】 金属イオン不含の水性アルカリ現像剤に可溶 のポリーo-ヒドロキシアミド及びポリーo-メルカプ トアミドを製造することのできる価格的に有利な方法を 提供する。

【解決手段】 ビスーo-アミノフェノール又はビスー o-アミノチオフェノールを構造式:M-CO-R\*-CO-M [式中D=O、S又はNHであり、その際Mは (場合によっては置換された) 2-ヒドロキシベンズオ キサゾール、2-ヒドロキシベンゾトリアゾール又は1 -ヒドロキシベンゾトリアゾール或は相応するメルカプ ト化合物を表し、R\* はジカルボン酸の基礎物質であ る。] のジカルボン酸誘導体と反応させてポリーローヒ ドロキシアミド及びポリーローメルカプトアミドを製造 する。

2

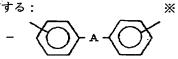
## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ビス-o-アミノフェノール又はビス-o-アミノチオフェノールを構造式M-CO-R\*-C \*

$$M = R^3 - Z - Z - Z - Z$$

\* O - M [式中Mは以下の構造式: 【化1】

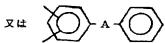
その際Z = O又はSであり、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$  及び $R^4$  = H、F、C  $H_3$  又はC  $F_3$  (互いに無関係)であり、E  $R^1$   $\sim$   $R^4$  のうち最高 2 個はC  $H_3$  又はC  $F_3$  であり、 $R^*$  は以下の意味を有する:



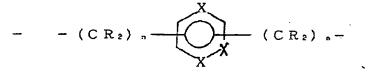
その際A=  $(CH_2)_n$  、 $(CF_2)_p$  、C  $(CH_3)_p$  、C  $(CF_3)_p$  、C  $(CH_3)_p$  、C  $(CF_3)_p$  、C  $(CF_3)_p$  、C  $(CF_3)_p$  、C  $(CF_3)_p$  、C  $(C_6 H_5)_p$  、C  $(CF_2)_p$  、C  $(CF_3)_p$  、C  $(CF_3)_p$  、C  $(CF_3)_p$  、C (C

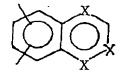
※-  $(CR_2)_m$  その際R=H、F、CH<sub>3</sub> 又はCF<sub>3</sub> であり、 $m=1\sim 10$ である;また

【化2】

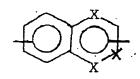


★H、CF=CF、C $\equiv$ C、O-C<sub>6</sub> H<sub>4</sub> -O、O、S、CO又はSO<sub>2</sub>であり、n=0~10及びp=I~10である;また【化3】





又は

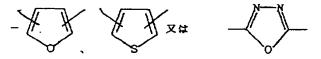


その際X = CH又はNであり、R = H、F、CH3 又はCF3 であり、 $n = 0 \sim 1$ 0 である;また

【化4】

その際T=CH<sub>2</sub>、CF<sub>2</sub>、CO、O、S、NH又はN (CH<sub>3</sub>) である;また

#### 【化5】



#### 【化6】

その際 $Z^1 = CH_2$  又は $CH(CH_3)$  及び $Z^2 = CH$ 又はC (CHa)

 $Z^1 = CH_2$  又は $CH(CH_3)$  及び $Z^2 = N$  $Z^1 = NH又はN(CH_3)及びZ^2 = CH又はC(C$ 

 $Z^1 = NH又はN(CH_3)及びZ^2 = Nである;また$ 【化7】

その際 $Z^3 = CH$ 、 $C(CH_3)$ 又はNである;また 【化8】

その際 $Z^4 = O$ 又はSである;またその際全ての芳香族 40 部分構造のそれぞれ全ての水素原子(H)をフッ素原子 (F) と置換可能である。] のジカルボン酸誘導体と反 応させることを特徴とするポリーローヒドロキシアミド 及びポリーoーメルカプトアミドの製造方法。

【請求項2】 2 - メルカプトペンズオキサゾール又は 1-ヒドロキシベンゾトリアゾールを有するジカルボン 酸エステルを使用することを特徴とする請求項1記載の 方法。

【請求項3】 2-メルカプトベンゾチアゾールを有す るジカルボン酸エステルを使用することを特徴とする請 50 求項1記載の方法。

【請求項4】 反応を塩基性触媒の存在下に実施するこ とを特徴とする請求項1ないし3の1つに記載の方法。 【請求項5】 触媒が第三アミンであることを特徴とす る請求項4記載の方法。

10 【請求項6】 反応を20~150℃の温度で実施する ことを特徴とする請求項1ないし5の1つに記載の方

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ポリーローヒドロ キシアミド (ポリベンズオキサゾール前駆体) 及びポリ -o-メルカプトアミド (ポリベンゾチアゾール前駆 体)の製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】マイクロエレクトロニクス分野において は耐高熱性のポリマーを特に保護層及び絶縁層又は誘電 体として必要とする(これに関しては例えば「エスエイ エムピーイー・ジャーナル (SAMPE Journa 1)」第25巻(1989年)第6号、第18~23頁 及び「マルチチップモジュールに関する1992年国際 会議議事録(Proceedings of the 1992 International Confer ence of Multichip Module s)」第394~400頁参照)。使用されるポリマー 30 の幾つか、例えば芳香族ポリエーテルのホモ及びコポリ マー並びにポリイミド(PI)及びポリベンズオキサゾ ール(PBO)の前駆体は有機溶剤に良好に溶解し、良 好な箔形成特性を示し、遠心分離法により電子デバイス に施すことができる(これに関しては例えば「高性能ポ リマー(High Performance Poly mer)」第4巻(1992年)第2号、第73~80 頁及び「先端技術用ポリマー (Polymers fo r Advanced Technologies); 第4巻(1993年)第217~233頁参照)。

【0003】上記形式のポリマー前駆体は熱処理により 環化され、即ち相応するポリマー (PI又はPBO) に 置換される。その際最終特性が生じる。即ち環化により ポリーoーヒドロキシアミドの親水基、つまりNHー、 OH-及びCO基は消滅し、これらは誘電特性及び水吸 収性に否定的に作用する。これは例えば(1イミド単位 につき2個のCO基を有する)ポリイミド及び特に(1 イミド単位につき2個のCO基及び1個のOH基を有す る) ヒドロキシポリイミドに対するポリベンズオキサゾ ールの本質的利点である。更に環化は良好な誘電特性及 び最終生成物の低い水吸収性にとって重要であるばかり

30

40

6

でなく、その耐高熱性にとっても重要である。

【0004】PI及びPBO前駆体は、例えば適当な光 活性成分を添加して感光性により調整可能であり、それ により直接、即ち補助レジストを使用せずにバターン化 可能である。従ってこの直接のパターン化は間接的パタ ーン化に比べて著しい価格的利点を提供するため重要で ある。

【0005】感光性のPBO前駆体は大抵の感光性PI 前駆体とは異なり、いわゆる"バイアホール (via hole)"のパターン化の際ネガ作用の系と比べて面 のごく僅かな部分のみが露光されるにすぎないため欠陥 密度が小さいというようなポジ型のパターン化可能性の 利点を提供する。更にアルカリ可溶性のPBO前駆体を 使用した場合水性アルカリ現像剤の使用を可能にする。 更に光パターン化後この前駆体の環化は焼なましにより 行われる。

【0006】水性アルカリ性により現像可能のPBO前 駆体は既に公知である(これに関しては欧州特許第00 23662号、欧州特許出願公開第0264678号及 び欧州特許第0291779号明細所参照)。その際使 用されるフォトリソグラフィによるプロセスは環化を除 いて公知のノボラック及びキノンジアジドをベースとす るポジ型レジストのパターン化の際と同様の世界的に多 数の生産ラインで使用されているプロセスである(これ に関しては例えばソアネ (D. S. Soane) 及びマ ルチネンコ (Z. Martynenko) による「マイ クロエレクトロニクスにおけるポリマーの基礎及び応用 (Polymers in Microelectro nics-Fundamentals and App lications)」エルセヴィール(Elsevi er)、アムステルダム、1989年、第77~124 頁参照)。

【0007】PBO前駆体のアルカリ可溶性は水性アル カリ性により現像可能の感光性誘電体のベースポリマー としてのその使用にとって重要な前提条件である。マイ クロエレクトロニクス分野への使用にとってこの前駆体 は、この種の現像剤を光パターン化の際にも使用できる ように金属イオン不含の現像剤に可溶でなければならな い。即ち金属イオンを含む現像剤はデバイスの電気的機 能に悪影響を及ぼしかねない。

【0008】アルカリ可溶性のPBO前駆体、即ちポリ -o-ヒドロキシアミドの製造に最もよく行われている 方法はジカルボン酸塩化物を適当なピス-0-アミノフ. ェノールと反応させるものである。反応の際に生じる塩 化水素を捕捉するために通常ピリジンのような可溶性塩 基を添加する(欧州特許出願公開第0264678号及 び欧州特許第0291779号明細書参照)。この方法 により確かに金属イオン不含の水性アルカリ現像剤に可 溶の前駆体を製造できるが、しかし塩素イオンがポリマ

原因となり、デバイスの機能を著しく損傷しかねないた め、この種のポリマーをマイクロエレクトロニクスデバ イスの被覆材料として使用することはできない。従って このポリマーをイオン交換体により精製する必要があ る。しかしこの精製方法は経費を要し、高価なものにつ く。即ちこの方法はイオン交換カラムの準備、ポリマー の溶解、溶液のカラムを通しての貫流及び後洗浄並びに 新たな沈澱及び乾燥のような付加的処理工程を含むもの である。

【0009】またポリーoーヒドロキシアミドの製造の 場合ジカルボン酸塩化物を主にビスーo-アミノフェノ ールのアミノ基と(アミド形成下に)反応させるが、し かし (エステル形成下に) そのヒドロキシル基とは反応 させない、即ちエステル形成に対してアミド形成の反応 選択度が高くなければならないという要件が満たされな ければならない。エステル形成を排除又は強力に抑制で きなければ、それがアルカリ可溶性の十分でないポリマ ーを生じることになる。更に反応選択度が低ければポリ マー溶液中にゲル形成を来し、その際製造されるポリー oーヒドロキシアミドは濾過不能となり、使用すること ができなくなる。

【0010】塩化物不含のポリーo-ヒドロキシアミド 及び同様にポリーoーメルカプトアミドの合成方法も既 に公知である。例えば欧州特許出願公開第015872 6号明細書からジヒドロキシー又はジメルカプトジアミ ノ化合物をカルポジイミドの存在下にジカルポン酸と反 応させることは公知である。しかしこの反応の場合尿素 の転位反応により残留する尿素基がしばしば問題を起こ す。即ちそれらの尿素基はポリベンズオキサゾール又は ポリベンゾチアゾールの耐熱性並びにそれらから形成さ れる層の品質に悪影響を及ぼす。更にこの方法により製 造されるポリマーは金属イオン不含の水性アルカリ現像 剤に十分に溶解しない。

【0011】ポリーo-ヒドロキシアミドの塩化物不含 の他の製造方法では、ジカルポン酸をビス-o-アミノ フェノールと1ーエトキシカルボニルー 2 ーエトキシー 1,2-ジヒドロキノリン及び1,1′-カルボニルジ オキシージー1,2,3-ベンゾトリアゾールのような 凝縮反応試薬と反応させるものがある(欧州特許出願公 開第0391196号明細書参照)。しかしこの方法で 製造されるポリマーは同様に金属イオン不含の水性アル カリ現像剤に不十分な可溶性を示すに過ぎない。

【0012】またアミドの形成を燐化合物により実施す る方法も公知である(これに関しては欧州特許出願公開 第0481402号、米国特許第4331592号及び ドイツ連邦共和国特許出願公開第3716629号明細 書参照)。しかしポリーo-ヒドロキシアミドの場合こ の種の合成は環化された、即ちアルカリ不溶性の生成物 を生じるか又はポリマー中に一部化学的に結合された燐 一中に残留することは欠点である。塩素イオンが腐食の 50 含有基が残留し、そのため燐のドーピング特性によりこ

のポリマーはマイクロエレクトロニクス分野で使用する ことができなくなる。即ちイオン不純物とは異なりこの 種の基は例えばイオン交換体により除去することができ ない。

#### [0013]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、塩化物を含まない方法で金属イオン不含の水性アルカリ現像剤に可溶性のポリー o ーヒドロキシアミド及びポリー o \*

その際Z = O又はSであり、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$  及び $R^4$  = H、F、C  $H_3$  又はC  $F_3$  (互いに無関係)であり、E  $R^1$   $\sim$   $R^4$  のうち最高 2 個はC  $H_3$  又はC  $F_3$  であり、 $R^*$  は以下の意味を有する:

その際A=  $(CH_2)_n$ 、 $(CF_2)_p$ 、C  $(CH_3)_2$ 、C  $(CF_3)_2$ 、C  $(CH_3)$   $(C_6H_5)$ 、C  $(CF_3)$   $(C_6H_5)$ 、C  $(CF_3)$   $(C_6F_5)$ 、C  $(C_6H_5)_2$ 、 $CF_2$  -CF  $(CF_3)$  CH=C

\*ーメルカプトアミドを製造することのできる価格的に有 利な方法を提供することにある。

#### [0014]

【課題を解決するための課題】この課題は本発明により、ピスーローアミノフェノール又はピスーローアミノチオフェノールを構造式M-CO-R\*-CO-M[式中Mは以下の構造式:

## 【化9】

 $%-(CR_2)_m$ 

その際R=H、F、 $CH_3$  又は $CF_3$  であり、 $m=1\sim10$  である;また

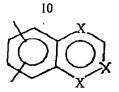
#### 【化10】

Ж

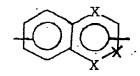
Z t# \( \) A - \( \)

H、CF=CF、C $\equiv$ C、O-C<sub>6</sub> H<sub>4</sub> -O、O、S、CO又はSO<sub>2</sub> であり、 $n=0\sim10$ 及び $p=1\sim10$ 40 である;また

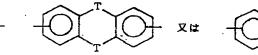
【化11】



## 又は



その際X=CH又はNであり、R=H、F、CH3又は \*【化12】  $CF_3$  であり、 $n=0\sim10$  である:また



その際T=CH<sub>2</sub>、CF<sub>2</sub>、CO、O、S、NH又はN (CH<sub>3</sub>) である; また

#### 【化13】

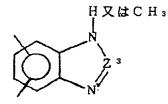


## 【化14】

その際 $Z^1 = CH_2$  又は $CH(CH_3)$  及び $Z^2 = CH$ 又はC(CH<sub>3</sub>)

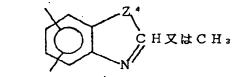
 $Z^1 = CH_2$  又は $CH(CH_3)$  及び $Z^2 = N$  $Z^1 = NH又はN(CH<sub>3</sub>)及びZ<sup>2</sup> = CH又はC(C$ 

 $Z^1 = NH又はN(CH_3)及びZ^2 = Nである;また$ 【化15】



その際 $Z^3 = CH$ 、 $C(CH_3)$ 又はNである;また 【化16】

20



その際 $Z^4 = O$ 又はSである;またその際全ての芳香族 部分構造のそれぞれ全ての水素原子 (H) をフッ素原子 (F) と置換可能である。] のジカルボン酸誘導体と反 応させることにより解決される。

【0015】本発明は上述の問題をジカルボン酸成分と して特に特殊なエステル又はチオエステルを使用するか 30 又は特殊なアミドを使用することにより解決する。この 場合驚くべきことにはアミド形成に十分な選択度が生じ る。即ち本発明により製造されるポリマー、即ちポリー 0-ヒドロキシアミド及びポリー0-メルカプトアミド は金属イオン不含の水性アルカリ現像剤に可溶である。 更に本発明方法はゲルを形成せずに経過するので、上記 ポリマーは有機溶剤に良好に溶解し、加工可能である。 更にこの方法の場合塩化物イオン、金属イオン並びに燐 化合物のような不純物を回避できる。

【0016】これらのポリマーの合成にはジカルポン酸 40 の (チオ) エステル及びアミド、即ちベンズオキサゾー ル、ペンプチアゾール及びペンプトリアゾール、特に2 ーヒドロキシベンズオキサゾール(2-ベンズオキサゾ リノン)、2-メルカプトベンズオキサゾール、2-ヒ ドロキシベンゾトリアゾール、2-メルカプトベンゾチ アゾール、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール及び1-メルカプトベンゾトリアゾールをベースとする化合物を 有するジカルボン酸を使用する。一連のこの種のエステ ルは同時出願のドイツ連邦共和国特許出願第19532 138.3号「ジカルボン酸誘導体」の対象である。

【0017】特に以下の構造式のジカルポン酸誘導体:

【化17】

2-メルカプトペンズオキサゾールを有するジチオエス テル

#### 【化18】

2ーメルカプトベンズオキサゾールを有するジアミド 【化19】

$$\bigvee_{N} N - O - \bigcap_{C} - R \cdot - \bigcap_{C} - O - N \bigvee_{N} N$$

1-ヒドロキシベンゾチリアゾールを有するジエステル が有利である。

【0018】これらの前駆体の合成には1,3ーベンゾールジカルボン酸(イソフタル酸)及びジフェニルエーテルー4,4′ージカルボン酸(オキシジ安息香酸)のようなジカルボン酸の誘導体を使用すると有利である。しかし一般にこのようなジカルボン酸についてはそれらが上記形式の前駆体の製造に使用される場合に触れることにする。

【0019】特に適したビスーoーアミノフェノールは2,2ービスー(3ーアミノー4ーヒドロキシフェニル)ーへキサフルオロプロバン及び3,3´ージヒドロキシー4,4´ージアミノジフェニルである。ボリーoーメルカプトアミドの合成には相応するビスーoーアミノチオフェノールが使用される。しかし原則として通常ボリベンズオキシゾール又はボリベンゾチアゾール前駆体の製造に使用される全てのビスーoーアミノフェノール及びーチオフェノールを使用することができる。

【0020】ジカルボン酸誘導体とビス(チオ)フェノールとの反応は塩基性触媒(特に第三アミン)の存在下に行われると有利である。この種の触媒には特にビリジン、トリエチルアミン、ジアザビシクロオクタン及びボリビニルピリジンがある。しかし他の塩基性触媒も使用可能であり、その際前駆体を合成する際に使用されるNーメチルピロリドンのような溶剤又は水/アルコールの混合物(沈澱剤)に良好に溶解するもの又は網状化ポリビニルピリジンのような全く不溶性のものが優先される。

12

【0021】ジカルボン酸誘導体と (チオ) フェノール との反応温度は20~150℃の温度が有利である。

【0022】従って本発明方法はジカルボン酸誘導体、ビスーローアミノフェノール又はーチオフェノール及び塩基性触媒を(有機溶剤中で)高めた温度で反応させる方法で行われる。この反応の終了後反応溶液を室温に冷却し、更に反応生成物を適当な沈澱剤で沈澱させる。濾過及び乾燥後この沈澱ポリマーは使用可能となる。従って本発明方法ではポリマーをイオン交換体により精製するような煩雑な洗浄工程を必要としない。

【0023】適した溶剤としては通常Nーメチルピロリドン、テトラヒドロフラン及びN、Nージメチルアセトアミドがある。しかし原則として出発成分を良好に溶解できる全ての溶剤が使用可能である。沈澱剤としては水及び水とエタノール及びイソプロパノールのようなアルコールとの混合物が特に適している。

【0024】本発明方法の場合(ビス-o-アミノフェノール又はーチオフェノールが過剰である場合)製造されたポリーo-ヒドロキシアミド又はーメルカプトアミドのアミノ末端基をポリマーの沈澱の前にジカルボン酸無水物でマスキング、即ち遮断する。それには特にシスー5ーノルボルネンーエンド-2,3ージカルボン酸無水物が適している。

[0025]

【実施例】本発明を実施例に基づき以下に詳述する。

【0026】例 1

PBO前駆体の製造

250mlの三頸フラスコ中に窒素 (保護ガスとして) 下に3.46gのイソフタル酸及び2-メルカプトペン ズオキサゾールからなるジエステル(8 mモル)、2. 93gの2, 2-ビスー(3-アミノー4-ヒドロキシ フェニル) -ヘキサフルオロプロパン(8mモル)及び 乾燥N-メチルピロリドン50mlを入れ、その後攪拌 しながら75℃に加熱する。その際得られる溶液に1. 27gの乾燥ピリジン(16mモル)をN-メチルピロ リドン10m1に溶かして徐々に滴下し、更にこの溶液 を 75℃で24時間攪拌する。室温に冷却後この清澄な 黄色の反応溶液を濾過し、水3容量部に対してイソプロ パノール1容量部からなる混合物400mlに(沈澱剤 として)加える。沈澱した白色のポリマーを濾別し、2 回それぞれ水200mlで洗浄する。更にこのポリマー を乾燥、即ちまず10mバールで、次いで10-2mバー ルでそれぞれ50℃で乾燥する。収量は2.42gであ る。

【0027】例 2

40

PBO前駆体の可溶性及び箔形成

例1により製造されたPBO前駆体1gをNーメチルピロリドン2gに溶かし、この溶液を目の荒いフィルタを備えているプラスチック噴霧器に入れる。次いで噴霧器 によりポリマー溶液を洗浄及び乾燥されたシリコンウェ ハ上に施し、これを遠心分離器(コンバック(Convac)社製、ST146型)内で遠心分離する。引続きホットプレート上で115℃で乾燥し、その際ウェハ上に均質な箔が形成される。冷却後ポリマー箔で被覆されたウェハを市販の金属イオン不含の水性アルカリ現像剤(2.38%のNMD-W、トーキョウオーカ(TokyoOhka)社製)に浸漬する。その際ポリマー箔は均質に、即ち亀裂を形成することなくまた破裂することなく、溶解する。前記現像剤の代わりに蒸留水に入れたテトラメチル水酸化アンモニウムの3%溶液を使用した10場合にも同じ結果が得られる。

【0028】PBO前駆体の相応する溶液をシリコンウェハ上に遠心塗布し、115℃で乾燥し、更に焼なまし炉(HS337、ザイタ(Seiter)社製)で窒素下に焼きなます。その際均質な高温耐性のポリベンズオキサゾールからなる箔が生じる。

【0029】例 3

PBO前駆体の製造

250mlの三頸フラスコ中に窒素(保護ガスとして)下に4.18gのイソフタル酸及び2-メルカプトベン 20 ゾチアゾールからなるジアミド(9mモル)、3.66gの2,2-ビスー(3-アミノー4-ヒドロキシフェニル)ーへキサフルオロプロパン(10mモル)及び乾燥N-メチルピロリドン90mlを入れ、更に室温で30分間攪拌する。引続きこの溶液に1.42mlの乾燥ピリジン(18mモル)を添加し、更に室温で20時間攪拌する。反応終了後この清澄な黄色の反応溶液を濾過し、水3容量部に対してイソプロパノール1容量部からなる混合物700ml(沈澱剤として)に加える。沈澱した白色のポリマーを濾別炉別し、2回それぞれ水2030mlで洗浄する。更にこのポリマーを乾燥、即ちまず50℃で10mバール、次いで40℃で10-2mバールで乾燥する。収量は3.48gである。

【0030】例 4

PBO前駆体の可溶性及び箔形成

\*例3により製造されたPBO前駆体を例2のようにして 処理し、同様の結果を得る。即ちこのPBO前駆体は両 方の金属イオン不含の水性アルカリ現像剤に均質に溶解 し、良好な箔形成性を示す。

14

【0031】例 5

PBO前駆体の可溶性

1リットルの三頸フラスコ中に窒素 (保護ガスとして) 下に48.8gの2,2ーピスー(3ーアミノー4-ヒ ドロキシフェニル) -ヘキサフルオロプロパン(133 3mモル)及び乾燥Nーメチルピロリドン70mlを入 れ、その後攪拌しながら75℃に加熱する。その際得ら れる溶液に62.7gのジフェニルエーテルー4.4′ ージカルボン酸及び1ーヒドロキシベンゾトリアゾール からなるジエステル (1274mモル) をN-メチルピ ロリドン280mlに溶かして徐々に滴下し、更にこの 溶液を75℃で20時間攪拌する。引続きこの反応溶液 に(末端基の遮断のため) N-メチルピロリドン70m 1に溶解した4.2gのシスー5ーノルポルネンーエン ドー2, 3-ジカルボン酸無水物 (26mモル)を添加 し、更に75℃で20時間攪拌する。室温に冷却後この 反応溶液を濾過し、水 4 容量部に対してイソプロパノー ル1容量部からなる混合物5000ml (沈澱剤とし て)に入れる。沈澱したポリマーを濾別し、2回それぞ れ200mlの沈澱剤で洗浄する。引続きこのポリマー を水2000mlと混ぜ合わせ、更に16時間攪拌す る。このポリマーを濾別し、その後まず24時間約20 mバールで、更に8日間約2mバールでそれぞれ50℃ の温度で乾燥する。収量は80.3gである。

【0032】例 6

30 PBO前駆体の可溶性及び箔形成

例5により製造されたPBO前駆体を例2のようにして 処理し、同様の結果を得る。即ちこのPBO前駆体は両 方の金属イオン不含の水性アルカリ現像剤に均質に溶解 し、良好な箔形成性を示す。

フロントページの続き

(72) 発明者 エバーハルト キューン ドイツ連邦共和国 91334 ヘムホーフエ ン ベルクシュトラーセ 32

(72) 発明者 ローラント ゲステイツヒカイト ドイツ連邦共和国 90478 ニユルンベル ク ハルスデルフアーシュトラーセ 20